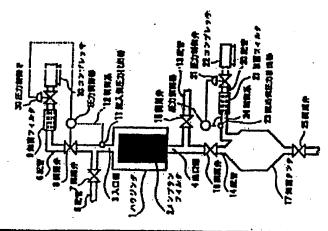
★HOUF 508 03-021024/03 ★JF04348252.A Inspection of completeness of membrane filter - from coefft. of redn. of gas pressure of dammed upstream side of filter

HOUSE SHOKUHIN KOGYO KK 91.01.16 9iJP-003154

JOI (92.12.03) GOIN 15/08, BOID 65/10, GOIN 15/08

The microholes of a membrane filter are filled with fluid. When the microhole is complete, the upper stream side of a filter is dammed up so that gas pressure on the inflow side which is not against the surface tension of fluid with which the microholes are filled, is applied. From the coefft. of reduction of the gas pressure of a part dammed up for a given time, the completeness of a filter is ascertained. A part in the rear of the filter is inspected in a sterile state in which gas pressure on the outflow side held at a value higher than the normal pressure and lower than the gas pressure of the dammed up part, is applied.

ADVANTAGE • Method is accurate. (5pp Dwg.No.1/2) N93-016829 S03-F06B



© 1993 DERWENT PUBLICATIONS LTD.

128, Theobalds Road, London WC1X 8RP, England
US Office: Derwent Inc., 1313 Dolley Madison Boulevard,
Suite 401 McLean, VA22101, USA
Unauthorised copying of this abstract not permitted.

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頭公開番号

# 特開平4-348252

(43)公開日 平成4年(1992)12月3日

(51) Int Cl.5		撤别配号	广内蓝强番号	FI	技術表示箇所	
G01N	15/08	A	7005-2 J			
B 0 1 D	65/10		8014-4D			
G01N	15/08	C	7005-2 J			

#### 審性前状 未請求 請求項の数3(全 5 頁)

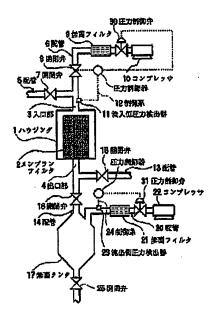
(21)出脚番号	<b>特膜平3-3154</b>	(71)出題人 000111487	
		ハウス食品工業株式会社	
(22)出頭日	平成3年(1991)1月16日	大飯府東大阪市御厨祭町1丁(	15母7号
		(72)発明者 関口 和弥	
		大阪府東大阪市御厨祭町1丁	35番7号
		ハウス食品工業株式会社内	
		(72) 発明者 田口 昌男	
		大阪府東大阪市御厨祭町1丁	35番7号
		ハウス食品工業株式会社内	
		(72)	
		大阪府東大阪市御厨梨町1丁	15掛7号
		ハウス食品工業株式会社内	
		(74)代理人 弁理士 中村 稔 (外8名)	

### (54) [発明の名称] メンプランフイルタの完全性検査方法及び検査設置

### (57)【褒約】

【目的】メンプランフィルタの完全性を正確に検査で を、かつ検査時における貿易ラインへの超落汚染の問題 のない、メンプランフィルタの完全性検査方法及び検査 装置を提供することである。

【構成】メンブランフィルタの総制孔を液体で満たし、 後頼孔が完全である場合にこれに満たされた流体の表面 受力に打ち膀たない競人側ガス圧をかけた状態でフィル タの上流側を露止め、所定時間における上記塞止められ た部分のガス圧の低下率によりフィルタの完全性を検査 するものであって、フィルタ後方を無限的に、常圧より も高く、かつ該ガス圧より低い一定の流出側ガス圧に保 得した状態で上記検査を行うことを特徴とするメンブラ ンフィルタの完全性検査方法である。



-327-

(2)

特開平4-348252

[特許請求の範囲]

【贈求項1】メンプランフィルタの微細孔を流体で満た し、波フィルタに対して、その微細孔が完全でない場合 にこれに満たされた流体の表面張力に打ち勝ち、かつ様 超孔が完全である場合にこれに満たされた流体の表面弧 力に打ち勝たない強人側ガス圧をかけた状態でフィルタ の上流御を鑑止め、所定時間における上記鑑止められた 部分のガス圧の低下率を調べてフィルタの完全性を検査 する方法において、フィルタ後方を無菌的に、常匠より も高く、かつ彼ガス圧より低い一定の流出側ガス圧に保 が 持した状態で上記の検査を行うことを特徴とするメンプ ランフィルタの発金伝統密方法。

【請录項2】内部にメンプランフィルタを取付けると共 に入口部及び出口部を描え、入口部から流入した液体が フィルタで濾過されて出口部から流出するように構成さ れたハウジング、ハウジングの入口部に繋がる、該入口 部に対して一定のガス圧を供給する圧力供給装置、圧力 供給装置から該入口部へのガス圧供給を停止するための 停止装置、該入口部の圧力を検出する検出装置、検出装 置の検出に基づいて、停止装置を駆動するための制御装 20 匠、及びハウジングの出口部に繋がる、談出口部を無効 的に一定のガス圧に保持するための圧力制御装置からな るメンブランフィルタの完全性検査装置。

【請求項3】圧力制制設置が内部のガス圧を無菌的に制 御可能な無菌タンクである請求項2記載の設置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、メンプランフィルタ、 特にその機制孔の完全性検査方法及び検査装置に関す ል.

(00021

【従来の技術】散体中の機生物、固形物をメンプランフ ィルタを通過せしめて捕捉する方法が行われており、こ の方法で流体を無菌化することも知られている。従来、 メンプランフィルタの完全性を検査する方法としては、 メンプランフィルタの機能孔を液体で満たし、誠フィル 夕に対してガス圧をかけた状態でフィルタの上流側すな わち前方を窓止めして所定時間保持し、数ガス圧の低下 **串を調べてフィルタの完全性を検査する方法(一般にブ** レッシャーホールド試験。以下P.E 試験という) があ る。しかし、従来の9.14 試験法では、フィルタの下流側 すなわち後方が外気に開放された状態で検査が行われる ので、フィルタ後方部分からの濾過システム(製品ライ ン)への組菌汚染の皮がある。従って、この方法は、無 閣城過システムにおいて減過処理前等に非破壊で行う試 **飲法としては適切でない**.

[0003]

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、上記従来決 後の事情に鑑み、メンプランフィルタの完全性を正確に 検査でき、かつ検査時における製品ラインへの細菌汚染 50 日部3に所定のガス圧を達成するように圧力制仰弁30

2 の問題のない、メンブランフィルタの完全性検査方法及 び検査装置の提供を目的とする。

[0004]

【孤選を解決するための手段】本発明者らは、前記のP. B 試験を、フィルタにガス圧をかけると共に、フィルタ 後方を無菌的に、常圧よりも高く、かつ上配ガス圧より 低い一定のガス圧は保持した状態で行うことにより、フ イルタ前方のガス圧の低下率を調べてフィルタの完全性 を正確に検査することができると共に、フィルタ後方の **陽圧により、製品ラインへの和宮汚染の問題が解消され** ると知見を得た。

[0005] 本発明は、上紀知見に基づいてなされたも ので、その要替は、メンプランフィルタの微細孔を流体 で満たし、該フィルタに対して、その報顧孔が完全でな い場合にこれに研たされた流体の表面張力に打ち勝ち、 かつ報相孔が完全である場合にこれに過たされた流体の 表面限力に打ち勝たない注入側ガス圧をかけた状態でフ ィルタの上海側を塞止め、所定時間における上記塞止め られた部分のガス匹の低下率を調べてフィルタの完全性 を検査する方法において、フィルタ検方を無菌的に、常 圧よりも高く、かつ該ガス圧より低い一定の流出側ガス 圧に保持した状態で上記の検査を行うことを特徴とする メンプランフィルタの完全極検査方法である。

[0006]

【実施例】以下、本発明の検出方法及び検出報酬の実施 例を図面を参照して説明する。図1は、本発明のフィル 夕の検出装置の実施例を示すプロック図である。図2 は、確認工程及び検査工程における流入側圧力検出器及 び逸出側圧力検出器の検出値を示すグラフである。 図2 において、太親はフィルタが完全な場合の流入何圧力検 出器の検出値を示し、一点頻繁はフィルタが不完全な場 合の流入側圧力検出器の検出値を示し、糖線は液出側圧 力輸出器の輸出値を示す。

【000?】ハウジング1内にはメンプランフィルタ2 が取付けられる。流体は、ハウジング1に開設した入口 部3から流入してフィルタ2の肩囲に流れ、流体中の極 築物質等がフィルタ2に捕捉される。 減過されて無菌的 に処理された流体は、フィルタ2を遭り、ハウジング1 の出口部4から流出するように構成される。 ハウジング 1の入口部3には、記管5及び6が分岐して繋げられ る。配管5は、旋体を上記入口部3に洗入するためのも ので、開閉弁7を備える。配管6は、入口部3に所定ガ ス圧を遠或するようにガスを供給するためのもので、開 開弁8、集菌フィルタ9、圧力制御弁30及びコンプレ ッサ10を備える。無菌フィルタ8は、必ずしも備える 必要はない。

【0008】また、入口部3に臨んで混入側圧力検出器 11が取付けられる。検出器11と圧力制御弁30及び 関閉弁8との間には、検出器11の検問に基づいて、入

-328-

を調飾し、かつ輸出型11が入口部3が上記のガス圧に 遠したことを検出した場合に、開閉弁8を閉じるように 構成された制御系12が組まれる。

【0009】ハウジング1の出口部4には、配管13及 び14が分岐して繋げられる。配管13は、流体の譲過 **工程で濾過された液体(製品)を流出するためのもの** で、開閉弁15を備える。配管14は、フィルタの検査 工程に依体及びガスを受入れるもので、開閉弁16及び 無菌タンク1?を備える。無菌タンク1?には、配管2 Oが繋げられ、配管20には、タンク17例より、抗出 10 傾圧力検出器23、無菌フィルタ21、圧力斬御弁31 及びコンプレッサ22が配置される。

[0010] 検出器23と圧力制御弁31との間には、 検出路28のガス圧検出に基づき、無菌タンク17内が 一定圧に保たれるように阿弁を駆動するように構成され た制御系24が狙まれる。これらの圧力制御機構によ り、無菌タンク17内は無菌的に一定のガス圧に係たれ る。25は、タンク17の後方の配管に備えられた関助 弁である。

【0011】以上の益置に、その系内を被強処理するた 20 めの適当な滅菌装置を設けることができ、また、ハウジ ング1を前後に2基以上設けてフィルタを連設すること もできる。次に、前記の構成の検出装置によりフィルタ の完全性を検査する場合の方法について述べる。説明 は、流体(製品)がフィルタ2で表面張力を達成できる ものである場合に、これを濾過する際に、濾過工程の途 中でフィルタを検査する方法について行う。

(雄過工程)必ず、雄遁工程、つまり流体を確違して製 **基を得る工程は、次のようにして行う。装置を、開閉弁** 7、15を開放、開閉弁8、16を閉鎖の状態として、 流体を配骨5からハウジング1の入口部3に送ってフィ ルタ2で改造し、流過された流体を出口部4から探出し て、配管13から製品として回収する。上記の操作は無 盆的に実施される。

(検査工程) フィルタの検査は、上記の濾過工程の途中 に、次のようにして行う。

(1) 予め、流入側圧力検出器 1 1 の設定値を、フィルタ 2の微細孔が完全でない場合にこれに満たされた流体の 表面張力に打ち勝ち、かつ微細孔が完全である場合にこ れに尚たされた説体の芸面張力に打ち勝たないガス圧の 範囲Pi~P. の内から任意に選択されたP1に設定す る。尚、上記ガス圧P. ~ P. 及びP1は、流体の粘 度、フィルタ2の種類・大きさ、ハウジング1の大きさ に等に応じて、予め波蒙武教等により求めればよい。

(2) コンプレッサ10により前記のガス圧P1に相当す るガス圧(以下元圧という)を、配管6内に無菌的にか ける。また、無菌タンク17内を、これに備えられた圧 方制御機構により、無菌的に一定のガス匠P2に保つ。 この場合、ガス圧P2は、大気圧よりも高くかつ前記の ガス圧P1よりも低い所定の圧、つまり配管14の後方 50 る検査時間T1及び流入側ガス圧の低下率を調べてお

部分からの掲南汚染、及びフィルタ2での流体の逆流を 防止し得るガス圧で、かつ後述する流入側ガス圧の低下 率の検出を容易にする任意のガス圧である。

【0012】ガス圧P2は上配機能を効果的に遠成する 上で0.1 ~0.5 kg/cm 程度であるのがよい。尚、過常 無菌タンク17内は、軽量内への和菌行染を防ぐ意味 で、前記建造工程の間を通して、上記のように無菌的に 一定のガス圧に保つのがよい。上記の場合に、開閉弁2 方は開催の状態である。

(3) 建造工程から検査工程への移行においては、上配の 状態で開閉介7、15を閉鎖、開閉介8、16を関数の 状態に同時に切替える。

[0018] これにより、ハウジング1の入口部3にコ ンプレッサ10からの元圧が開放され、入口部3に残留 する流体は、このガス圧によりフィルタ2を直して出口 部4から無路タンク17へと送られる。上記の切響えの 度は、フィルタ2の微測孔に流体が描されることによる 流体の表面張力が今だ動かない状態のため、入口部3の ガス圧 (以下視入側ガス圧という) は、前起ガスEP1 より低く、濾過工程におけるそれよりも低い値にまて降 下する(前記開閉弁の切換え時を示す図2の位置A参 周)。

[0014] 流出側圧力検出器23により検出される無 歯タンク17内のガス圧(以下、統出側ガス圧という) は、開閉却の切容えにより僅かに上昇した後、前記のガ ス圧P2に安定される(图2参照)。

(4)(3)の操作が一定時間続けられると、ハウシング1の 入口部3の液体が徐々になくなり、フィルタ2に流体の 表面張力が無さだして、入口部3の流入例ガス圧は徐々 に高まる。

【0015】そして、フィルタ2に流体の衰面張力が完 全に働くようになると、流入側ガス圧がガス圧P1に進 し、流入側圧力検出器11の検出に基づいて開閉弁8が とじられて、ハウジング1の入口部3がガス圧P1をか けた状態で弯止められる(図2の開閉弁8の閉凝時を示 す位置B参照)。尚、(3)(4)操作の際に、無菌タンク1 7 に送られる液体は同タンクに響えるか、或いは期間弁2 5をタンク1?の圧力低下を米さない状態で開放/閉鎖 して、独世外に辞出すればよい。

(5)(4)で関閉弁8が閉じられた後、所定の検査時間T1 における流入側ガス圧 (ガス圧P1) の低下率を凋べて フィルタ2の完全性を検査する。即ち、フィルタ2の検 細孔が完全である場合は、時間T1における斑入側ガス 圧の低下率は小さく(図2の太線参順)。一方、微細孔 が不完全である場合は上記低下率は大きくなる(図2の 一点路級參照)。

【0016】従って、予め採用する流体、フィルタ2、 及びガス圧P1とP2との並圧等に応じて、フィルタ2 が完全である場合と不完全である場合との発別化ができ

-329-

き、これらを基にして、各々のフィルタ2について上記 検査を行って完全性を選べることができる。また、以上 の検査工程を選して、無適タンク17内を無菌的に一定 のガス圧P2に保つことにより、前配検査を可能とし、 かつ配資14の検方部分からの細菌汚染を防止すること

ができる。

【0018】また、(4) の操作で関閉弁8を閉じた直後に、流入側ガス圧をチェックする機能を装置に付加してもよい。即ち、開閉弁8の関鎖後に流入側ガス圧をチェックし、これがフィルタ2の完全性を検査可能なガス圧 P1(P:~P,)から外れる場合は、検査を中止すればよい。更に、フィルタ2の完全性を検査可能なガス圧のP:~P,の全てついて、前配(6)の操作における検査時間下1及びガス圧の低下率を求めておき、上記の開閉弁8の閉境後における流入側ガス圧のチェック値を、これらに適合してフィルタ2の完全性を検査してもよい。

【0019】前記のように、この検査方法及び装置によれば、流体(製品)がフィルタで表面張力を達成できるものである場合は、製品を用いてフィルタの検査ができ

る。したがって、この種製品の無菌減過システムにおけるフィルタの検査を、非被聴(インライン)で簡便、確 実になし得る。尚、製品がフィルタで表面最为を達成で きないものである場合は、検査時に、別途表面最为を達 成できる流体をハウジング内に導入して、フィルタの検 査を行えばよい。

6

[0020]以上、本発明に関して述べた点は、本発明の一個であって、これに復々の応用変形が加え得ることはいうまでもない。

[0021]

【発明の効果】本発明の結束項(1) 及び(2) 起来のフィルタの完全性検査方法及び検查装置によれば、フィルタの完全性を正確に検査することができると共に、フィルクを方部分からの製品ラインへの創め形象の問題が解論される。従って、無西減過システムにおいて減過処理の前又は途中に非政境(インライン)で行う試験法として復めて存分である。

[0022] また、請求項(3) 記載の空気圧の簡制が可能な無路タンクを採用した装置によれば、検査時に、同 タンケで流体を受入れつつ、フィルタ後方の無磁性及び ガス圧の保持を受定に連成することができる。

[図画の簡単な説明]

【図 1】本発明のフィルタの検出装置の実施例を示すブロック図である。

【図2】減過工程及び検査工程における液入側圧力検出 器及び流出側圧力検出器の検出包を示すグラフ図であ る。

1・・・ハウジング

2・・・メンプランフィルタ

第 3・・・入口部

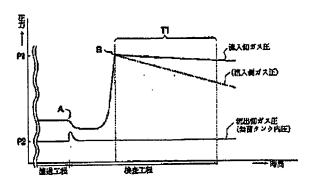
8・・・無菌フィルタ

11・・・流入側圧力検出器

17・・・無菌タンク

24・・・制御系

[图2]

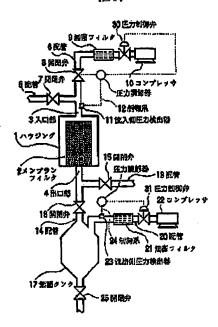


-330-

(5)

特開平4-348252

图1]



1、1996年1901年19日本中共享的基础的自己的建筑的建筑的